This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

e i S			ing the state of the	eg ≱r Service - Service - Service	5 * ₹					
				er V						
,					,		Ar e			4
		Control Control								:} •₩:3
				•						
		4 ³ :			* *					
										4
							1			4
		7			- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	17.				
										4
M.	turi guma i i i i i	1 - 4 - 1 k - 1 - 1 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	1			•			<i>3</i> "	
Y K										
i.								Ė		
elle Rie										1
							*			
is 1755 November					e e e				,	
										i.i.
Į.						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
							•			
þ		•								
, ,						•				Ž
	•	•	•							
•										A. A
Į.						*				
i disp								•		4
						*				1
		e.								
					to an all the					
	en e			*	7	6				4
										4
					1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					į
										9
				**************************************		Ž.				¥
. 1975 1		4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
ķ.				\$						
e e										
i.		•								
,	. %		\$							
										.9
.				and the second s						i i
				•						
į.		en e		. (₹*) - ** 					r.	
R 1 -				ray at the contract of the con						
li-				j .	L			Α.	in 1	

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出屬公開番号

特開平9-260846

(43)公開日 平成9年(1997)10月3日

(51) Int.Cl. ⁶	設別記号	F I			ŧ	支侨表示箇所
H05K 3/46			3/46		H	
110011 0,10					С	
					N	
					x	
		家 家	未讃求	請求項の数 6	OL	(全 21 頁)
(21)出願番号	特顧平8-66219	(71)出顧人)13 股株式会社		
(22)出顧日	平成8年(1996)3月22日		東京都	千代田区丸の内	二丁目:	2番3号
	•	(72)発明者				
				千代田区丸の内 株式会社内	二丁目:	2番3号 三
		(74)代理人	弁理士	宮田 金雄	G \$3:	名)
						·
	·					•

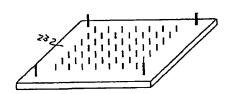
(54)【発明の名称】 多層セラミック基板の製造方法

(57)【要約】

【課題】 多層セラミック基板の層数が増加するに伴い、多層セラミック基板製作時に必要とする治工具類の数量も増加し、治工具類の増加により治工具類のコストが増加し、また、各治工具類の条件設定時間等も増加し、多層セラミック基板の製作工期も増加するという問題があった。

【解決手段】 多層セラミック基板製作工程中の穴あけ及び穴うめ工程で使用するパンチング工具及びスクリーンを各層又は奇数層・偶数層について共通使用化し、また、共通信号層(例えば、電源層・GND層)形成用スクリーンについても共通使用化し、低コスト及び短期製作を図った多層セラミック基板の製造方法。

23:各層共通パンチング工具



【特許請求の範囲】

【請求項1】 グリーンシートの所定箇所に貫通穴を設 ける穴あけ工程と、前記工程によって穴あけされた貫通 穴に導体ペーストを充填する貫通穴充填工程と、前記グ リーンシートに厚膜印刷法を用いて所望の厚膜回路パタ ーンを形成する印刷工程と、これらの工程を経た複数枚 のグリーンシートを積層し、その後、積層された状態で 焼結して形成される多層セラミック基板の製造方法にお いて、前記グリーンシートの穴あけ工程で得られる貫通 穴を、一つの層のグリーンシートにつき、等間隔の格子 10 状に設けたことを特徴とする多層セラミック基板の製造 方法。

【請求項2】 グリーンシートの所定箇所に貫通穴を設 ける穴あけ工程と、前記工程によって穴あけされた貫通 穴に導体ペーストを充填する貫通穴充填工程と、前記グ リーンシートに厚膜印刷法を用いて所望の厚膜回路パタ ーンを形成する印刷工程と、これらの工程を経た複数枚 のグリーンシートを積層し、その後、積層された状態で 焼結して形成される多層セラミック基板の製造方法にお いて、前記グリーンシートの穴あけ工程で得られる貫通 20 穴を、一つの層のグリーンシートにつき、等間隔の格子 状にかつ隣り合う層で貫通穴が重なり合わないように設 けたことを特徴とする多層セラミック基板の製造方法。

【請求項3】 グリーンシートの所定箇所に貫通穴を設 ける穴あけ工程と、前記工程によって穴あけされた貫通 穴に導体ペーストを充填する貫通穴充填工程と、前記グ リーンシートに厚膜印刷法を用いて所望の厚膜回路パタ ーンを形成する印刷工程と、これらの工程を経た複数枚 のグリーンシートを積層し、その後、積層された状態で 焼結して形成される多層セラミック基板の製造方法にお いて、前記グリーンシートの穴あけ工程で得られる貫通 穴を、一つの層のグリーンシートにつき、等間隔の格子 状に設定し、かつ、前記厚膜回路パターンを形成する印 刷工程で得られる回路パターンのうち、共通信号層の回 路パターンを、貫通穴部と一定の間隔をあけてグリーン シート全面に設けたことを特徴とする多層セラミック基 板の製造方法。

【請求項4】 グリーンシートの所定箇所に貫通穴を設 ける穴あけ工程と、前記工程によって穴あけされた貫通 穴に導体ペーストを充填する貫通穴充填工程と、前記グ リーンシートに厚膜印刷法を用いて所望の厚膜回路パタ 一ンを形成する印刷工程と、これらの工程を経た複数枚 のグリーンシートを積層し、その後、積層された状態で 焼結して形成される多層セラミック基板の製造方法にお いて、前記グリーンシートの穴あけ工程で得られる貫通 穴を、一つの層のグリーンシートにつき、等間隔の格子 状にかつ隣り合う層で貫通穴が重なり合わないように設 定し、かつ、前記厚膜回路パターンを形成する印刷工程 で得られる回路パターンのうち、共通信号層の回路パタ

全面に設けたことを特徴とする多層セラミック基板の製 造方法。

【請求項5】 グリーンシートの所定箇所に貫通穴を設 ける穴あけ工程と、前記工程によって穴あけされた貫通 穴に導体ペーストを充填する貫通穴充填工程と、前記グ リーンシートに厚膜印刷法を用いて所望の厚膜回路パタ ーンを形成する印刷工程と、これらの工程を経た複数枚 のグリーンシートを積層し、その後、積層された状態で 焼結して形成される多層セラミック基板の製造方法にお いて、前記グリーンシートの穴あけ工程で得られる貫通 穴を、部品実装面のグリーンシートとその直下のグリー ンシートのみ自由設定し、前記グリーンシート以外は等 間隔の格子状に設けたことを特徴とする多層セラミック 基板の製造方法。

【請求項6】 グリーンシートの所定箇所に貫通穴を設 ける穴あけ工程と、前記工程によって穴あけされた貫通 穴に導体ペーストを充填する貫通穴充填工程と、前記グ リーンシートに厚膜印刷法を用いて所望の厚膜回路パタ ーンを形成する印刷工程と、これらの工程を経た複数枚 のグリーンシートを積層し、その後、積層された状態で 焼結して形成される多層セラミック基板の製造方法にお いて、前記グリーンシートの穴あけ工程で得られる貫通 穴を、部品実装面のグリーンシートとその直下のグリー ンシートのみ自由設定し、前記グリーンシート以外は、 一つの層のグリーンシートにつき、等間隔の格子状にか つ隣り合う層で貫通穴が重なり合わないように設けたこ とを特徴とする多層セラミック基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、多層セラミック 基板の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】多層セラミック基板は、数十層もの多層 化が可能、熱伝導率が高い、熱膨張係数が小さい、さら にシリコンチップの直接実装に有利等の理由でコンピュ ータの実装基板やハイブリット I Cの基板として多く使 用されている。セラミック基板の多層化の方法には、グ リーンシート上に導体ペーストとアルミナを交互に印刷 し、焼結するグリーンシート印刷法と、回路パターンを 印刷したグリーンシートを積み重ね熱圧着した後、焼結 するグリーンシート積層法がある。前記グリーンシート 印刷法では、各層印刷ごとに焼結を行わなければなら ず、作業面でも、経済面でも問題があり、更に回路パタ ーンの厚みによる段差が上層になるほど大きくなってく るため、実用層にも限度があった。この問題を解決した 多層化方法が、前記グリーンシート積層法である。グリ ーンシート積層法は絶縁層を厚くできるので、耐電圧が 高く、寄生容量が小さく、また、回路パターンの厚みに よる段差も少なく基本的には層数の制限がなく、工程が ーンを、貫通穴部と一定の間隔をあけてグリーンシート 50 自動化に適している、量産に向いている、等の利点があ

る。 【0003】多層セラミック基板は、厚膜印刷法を用いて所望の回路パターンを形成してある複数枚のグリーンシート(セラミック粉末、有機溶剤、バインダー、可塑剤等を混合してペースト状にし、所定の厚さに延ばして板状にし、乾燥させたもの)を積層し、焼結させたものであり、その製造工程は複数枚のグリーンシートに貫通用の穴(貫通穴、VIAホール、スルーホール等と呼ばれている)をあける穴あけ工程、前記の穴をスクリーン印刷法等によって導体ペーストで充填すると共に、グリーンシートに厚膜印刷法で回路パターンを印刷する工程、これらの工程を経た各グリーンシートを積み重ねる積層工程、積層したグリーンシートを密着させるための熱圧着工程と焼結工程等から構成されている。

【0004】図54は、グリーンシート積層法によって形成された多層セラミック基板の断面図であり、グリーンシート1a、1b、1c、1dからなる4層のセラミック基板2を示している。グリーンシート1a~1dにはそれぞれ所望の回路パターン3a~3c、4a~4b、5a~5b、6a~6cが形成されている。また、7a~7dはグリーンシート1a~1dの回路パターンが導通可能となるように設けた貫通穴であり、貫通穴7a~7dは回路パターン3a~3c、4a~4b、5a~5bが立体的に相互接続され、多層セラミック基板2が全体として一つの回路を構成している。

【0005】図55は図54に示したものの層構成を示 す斜視図でグリーンシート1 a~1 dはそれぞれ必要な 位置に厚膜印刷法により回路パターン3a~3c、4a ~4b、5a~5b及び6a~6cと貫通穴7a~7d を形成し、乾燥させたものである。 グリーンシート1 a ~1 dはそれぞれ、まず、貫通穴7a~7 d形成のため に穴を設け、次に、前記の穴に導体ペーストを充填し、 貫通穴7a~7dを形成した後、スクリーン印刷法等に よってグリーンシート1 a~1 d上に回路パターン3 a ~3 c 、4 a~4 b 、5 a~5 b及び6 a~6 cを形成 するという工程で製作する。このように、別々に製作し たグリーンシート1 a~1 dの回路パターン3 a~3 c、4a~4b、5a~5b、6a~6c及びバイアホ ール7a~7dの位置を合わせて積み重ね、室温~10 O℃の範囲で全面を均等に加圧し、グリーンシート1a ~1 dにおいて、それぞれ当接する境界面を圧着する。 その後、焼結により、圧着したグリーンシート1 a~1 dを融合、一体化し、多層セラミック基板を製作する。 【0006】図56~図66は、多層セラミック基板の 製作工程の概略図を示したものである。まず初めに、グ リーンシート穴あけ工程にて用いられるグリーンシート 穴あけ法及びグリーンシート穴うめ工程・回路パターン 印刷工程にて用いられるスクリーン印刷法について説明 する。 図56~58は、グリーンシート穴あけ法の原理 図を示したものであり、図56に示すようにパンチング

工具8にはグリーンシートに所望の貫通穴を設けるため に、所望の箇所にピン9(ピン先が鋭くなった形状のも の) が取り付けられており、図57に示すように、パン チング工具8をグリーンシート10上に押しつけ、グリ ーンシート10上に貫通穴及びグリーンシート積層時の 積層位置決めとなる積層穴を設けるものである。 図58 にグリーンシート10上に貫通穴11及び積層穴12が 形成されたものを示す。図59~61はスクリーン印刷 法の原理図を示したものであり、図59に示すようにス クリーン13には所望の回路パターンを形成するために 所望の回路パターンと同形の穴が空いており、図60に 示すように、スクリーン13上にスキージ14にて印圧 を加えてスクリーンの穴からペースト15を押し出し、 スクリーンの穴形状(パターン形状)をグリーンシート 16上に転写し、回路パターンを形成するものである。 図61にグリーンシート上に回路パターンが形成された ものを示す。次に、作業工程順に製作工程を説明する。 作業工程の順序は、グリーンシート穴あけ工程・穴うめ 工程・回路パターン印刷工程・積層工程・熱圧着工程・ 焼結工程の順である。図62は、グリーンシートに図5 6~58に示したグリーンシート穴あけ法等を用いて貫 通穴を設けるための工程であり、各層のグリーンシート 1 a~1 dの所定箇所に貫通穴を設けるため、各層ごと に所定のパンチング工具17a~17dを用いて、貫通 穴を設ける。図63は、グリーンシートに設けられた貫 通穴を図59~61に示したスクリーン印刷法等にて導 体ペーストを用いて貫通穴を充填する穴うめ工程であ り、穴あけされた各層のグリーンシート18a~18d を各層ごとに所定のスクリーン19a~19dを用い て、貫通穴の穴うめを行う。図64は、穴うめされたグ リーンシートに図59~61に示したスクリーン印刷法 等にて回路パターンを印刷する印刷工程であり、穴うめ された各層のグリーンシート20a~20dを各層ごと に所定のスクリーンを21a~21d用いて、各層ごと に所定の回路パターン形成の印刷を行う。 図65は、回 路パターンが印刷されたグリーンシート22a~22d を積層する工程である。図66は、積層されたグリーン シート22a~22dを熱圧着する工程である。これら の工程を経たグリーンシートを焼結することにより、多 層セラミック基板2が出来上がる。上記に示した方法が 従来の製作方法であったが、近年の電子機器の小型化・ 高密度化に伴い、多層セラミック基板の層数も増加傾向 にあり、層数の増加に伴い、多層セラミック基板製作 上、いくつかの問題が生じてきた。その一つが、各層を 形成するための治工具類(各層ごとのパンチング工具・ 貫通穴充填用スクリーン・回路パターン形成用スクリー ン等)の増加である。治工具類の増加に伴い、治工具類 のコストの増加、各治工具類による条件設定時の増加等 が余儀なくされ、基板製作工期も増加の傾向をたどって 50 いる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来までの多層セラミック基板の製作方法では、多層セラミック基板の層数が増加するに伴い、治工具類の数量も増加し、治工具類のコストが増大するという問題があった。【0008】また、治工具類の増加による治工具類準備時間の増加、治工具類取り替え時間の増加、各治工具類による条件設定時間の増加等により、多層セラミック基板の製作工期も増加するという問題があった。

【0009】この発明は、上記のような問題を解決するためになされたもので、多層セラミック基板制作時必要な治工具類を削減し、治工具類のコスト削減及び製作工期の短縮を目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】第1の発明による製造方法は、グリーンシートを形成する工程と、前記グリーンシートの所定箇所に貫通穴を設ける穴あけ工程と、前記 貫通穴に導体ペーストを充填する貫通穴充填工程と、前記グリーンシートに厚膜印刷法を用いて所望の厚膜回路パターンを形成する印刷工程と、これらの工程を経た複数枚のグリーンシートを積層し、その後、焼結して形成される多層セラミック基板の製造方法であり、前記グリーンシートの穴あけ工程で得られる貫通穴を、一つの層のグリーンシートにつき、等間隔の格子状に設けるために、各層グリーンシート形成用に各層共通のパンチング工具及び貫通穴充填用スクリーンを使用したものである。

【0011】また、第2の発明による製造方法は、グリ ーンシートを形成する工程と、前記グリーンシートの所 定箇所に貫通穴を設ける穴あけ工程と、前記貫通穴に導 30 体ペーストを充填する貫通穴充填工程と、前記グリーン シートに厚膜印刷法を用いて所望の厚膜回路パターンを 形成する印刷工程と、これらの工程を経た複数枚のグリ ーンシートを積層し、その後、焼結して形成される多層 セラミック基板の製造方法であり、前記グリーンシート の穴あけ工程で得られる貫通穴を、一つの層のグリーン シートにつき、等間隔の格子状にかつ隣り合う層で貫通 穴が重なり合わないように設けるために、奇数層グリー ンシート形成用に奇数層共通のパンチング工具及び貫通 穴充填用スクリーンを、偶数層グリーンシート形成用に 偶数層グリーンシート形成用に偶数層共通のパンチング 工具及び貫通穴充填用スクリーンを使用したものであ る、

【0012】また、第3の発明による製造方法は、グリーンシートを形成する工程と、前記グリーンシートの所定箇所に貫通穴を設ける穴あけ工程と、前記貫通穴に導体ペーストを充填する貫通穴充填工程と、前記グリーンシートに厚膜印刷法を用いて所望の厚膜回路パターンを形成する印刷工程と、これらの工程を経た複数枚のグリーンシートを積層し、その後、焼結して形成される多層 50

セラミック基板の製造方法であり、前記グリーンシートの穴あけ工程で得られる貫通穴を、一つの層のグリーンシートにつき、等間隔の格子状に設定し、かつ、前記厚膜回路パターンを形成する印刷工程で得られる回路パターンのうち、共通信号層の回路パターンを貫通穴部と一定の間隔をあけてグリーンシート全面に設けるために、各層グリーンシート形成用に各層共通のパンチング工具及び貫通穴充填用スクリーンを、共通信号層回路パターン形成用に共通信号層回路パターン形成用に共通信号層回路パターン形成用スクリーンを使用したものである。

【0013】また、第4の発明による製造方法は、グリ ーンシートを形成する工程と、前記グリーンシートの所 定箇所に貫通穴を設ける穴あけ工程と、前記貫通穴に導 体ペーストを充填する貫通穴充填工程と、前記グリーン シートに厚膜印刷法を用いて所望の厚膜回路パターンを 形成する印刷工程と、これらの工程を経た複数枚のグリ ーンシートを積層し、その後、焼結して形成される多層 セラミック基板の製造方法であり、前記グリーンシート の穴あけ工程で得られる貫通穴を、一つの層のグリーン シートにつき、等間隔の格子状にかつ隣り合う層で貫通 穴が重なり合わないように設定し、かつ、前記厚膜回路 パターンを形成する印刷工程で得られる回路パターンの うち、共通信号層の回路パターンを、貫通穴部と一定の 間隔をあけてグリーンシート全面に設けるために、奇数 層グリーンシート形成用に奇数層共通のパンチング工具 及び貫通穴充填用スクリーンを、偶数層グリーンシート 形成用に偶数層共通のパンチング工具及び貫通穴充填用 スクリーンを、共通信号層回路パターン形成用に共通信 号層回路パターン形成用スクリーンを使用したものであ

【0014】また、第5の発明による製造方法は、グリーンシートを形成する工程と、前記グリーンシートの所定箇所に貫通穴を設ける穴あけ工程と、前記貫通穴に導体ペーストを充填する貫通穴充填工程と、前記グリーンシートに厚膜印刷法を用いて所望の厚膜回路パターンを形成する印刷工程と、これらの工程を経た複数枚のグリーンシートを積層し、その後、焼結して形成される多層セラミック基板の製造方法であり、前記グリーンシートの穴あけ工程で得られる貫通穴を、部品実装面のグリーンシートとその直下のグリーンシートのみ自由設定し、前記グリーンシート以外は等間隔の格子状に設けるために、3層目以降のグリーンシート形成用に3層目以降共通のパンチング工具及び貫通穴充填用スクリーンを使用したものである。

【0015】また、第6の発明による製造方法は、グリーンシートを形成する工程と、前記グリーンシートの所定箇所に貫通穴を設ける穴あけ工程と、前記貫通穴に導体ペーストを充填する貫通穴充填工程と、前記グリーンシートに厚膜印刷法を用いて所望の厚膜回路パターンを形成する印刷工程と、これらの工程を経た複数枚のグリ

30

ーンシートを積層し、その後、焼結して形成される多層 セラミック基板の製造方法において、前記グリーンシー トの穴あけ工程で得られる貫通穴を、部品実装面のグリ ーンシートとその直下のグリーンシートのみ自由設定 し、前記グリーンシート以外は、一つの層のグリーンシ ートにつき、等間隔の格子状にかつ隣り合う層で貫通穴 が重なり合わないように設けるために、3層目以降奇数 層のグリーンシート形成用に奇数層共通のパンチング工 具及び貫通穴充填用スクリーンを、4層目以降偶数層の グリーンシート形成用に偶数層共通のパンチング工具及 10 び貫通穴充填用スクリーンを使用したものである。

[0016]

【発明の実施の形態】

実施の形態1.図1~図4は、この発明の実施の形態1 を説明するための図である。以下、製作工程を説明す る。まず初めに、図1に示すように等間隔の格子状に貫 通穴がパンチングできる工具23及び、図2に示すよう にパンチング工具23でグリーンシート上に設けた貫通 穴を充填するスクリーン24を用意する。次に、図3 (a) (b) に示すようにパンチング工具23を用い て、図56~58に示したグリーンシート穴あけ法の原 理等により貫通穴の穴あけ及び積層位置決め用の積層穴 の穴あけを行い、基板製作に必要な積層分のグリーンシ ート25に各層共通の貫通穴・積層穴をあけたグリーン シート26を製作する。上記で製作されたグリーンシー ト26を図3(c)(d)に示すように貫通穴充填用ス クリーン24を用いて、図59~61に示したスクリー ン印刷法の原理等により、貫通穴の充填を行い、貫通穴 を充填したグリーンシート27を製作する。さらに上記 で製作したグリーンシート27を図3(e)、図4 (f) に示すように各層の回路パターンを形成するため のスクリーン28 a~28 cを用いて、図59~61に 示したスクリーン印刷法の原理により、各層ごとに所望 の回路パターンを印刷し、回路パターンが印刷されたグ リーンシート29a~29cを製作する。最後に、図4 (g)(h)に示す積層工程・熱圧着工程を経て、焼結 工程を行い、多層セラミック基板を製作する。実施の形 態を説明するために、本項目では3層分の製作工程しか 説明していないが、実際の基板製作においては、任意の 層で基板製作を行うものである。上記に示した製作方法 で基板製作を行うと、積層枚数に係わらず、共通のパン チング工具及び貫通穴充填用スクリーンで各層のグリー ンシートの穴あけ及び穴うめを行うことができるため、 従来の製造方法と比較して治工具類の数量を削減でき る。治工具の削減により、治工具類の取り替え、治工具 類準備の時間が削減し、各治工具類による条件設定の時 間も削減できるため、従来の製造工程と比較して低コス ト及び短期で多層セラミック基板を製作することができ

【0017】実施の形態2. 図5~図11は、この発明 50 より、貫通穴による回路パターン配置への影響を少なく

の実施の形態2を説明するための図である。以下、製作 工程を説明する。まず初めに、図5に示すように等間隔 の格子状に貫通穴がパンチングできる工具30と、図6 に示すように前記と同様に等間隔の格子状でかつ前記貫 通穴と重なり合わないように貫通穴がパンチングできる 工具31を用意する。パンチング工具30は奇数層用の グリーンシート穴あけに、パンチング工具31は偶数層 用のグリーンシート穴あけに用いるものである。 図7 は、パンチング工具30及びパンチング工具31を用い てグリーンシート32上に設けられる貫通穴33と貫通 穴34の比較を示したものである。さらに図8~9に示 すように、パンチング工具31~32でグリーンシート 上に設けられた貫通穴を充填できるスクリーン35~3 6も同時に用意しておく。次に、図10(a)(b)に 示すようにパンチング工具30~31を用いて、図56 ~58に示したグリーンシート穴あけ法の原理等により 貫通穴の穴あけ及び積層位置決め用の積層穴の穴あけを 行い、基板製作に必要な積層分のグリーンシート37に 貫通穴・積層穴をあけたグリーンシート38a及びグリ 20 ーンシート38bを製作する。グリーンシート38aは 奇数層用のグリーンシート、グリーンシート38bは偶 数層用のグリーンシートとして使用するものである。上 記で製作されたグリーンシート38a~38bを図10 (c)(d)に示すように貫通穴充填用スクリーン35 ~36を用いて、図59~61に示したスクリーン印刷 法等の原理により、貫通穴の充填を行い、貫通穴を充填 したグリーンシート39a及びグリーンシート39bを 製作する。さらに上記で製作されたグリーンシート39 a~39bを図11(e)(f)に示すように各層の回 路パターンを形成するためのスクリーン40a~40c を用いて、図59~61に示したスクリーン印刷法等の 原理により、各層ごとに所望の回路パターンを印刷し、 回路パターンを印刷したグリーンシート41a~41c を製作する。最後に、図11(g)(h)に示す積層工 程・熱圧着工程を経て、焼結を行い、多層セラミック基 板を製作する。実施の形態を説明するために、本項目で は3層分の製作工程しか説明していないが、実際の基板 製作においては、任意の層で基板製作を行うものであ る。上記に示した製作方法で基板製作を行うと、積層枚 数に係わらず、奇数層用グリーンシート及び偶数層用グ リーンシート形成のために、2枚のパンチング工具及び 2枚の貫通穴充填用スクリーンで各層のグリーンシート の穴あけ及び穴うめを行うことができるため、従来の製 造方法と比較して治工具類の数量を削減できる。治工具 の削減により、治工具類の取り替え、治工具類準備の時 間が削減し、各治工具類による条件設定時間も削減でき るため、従来の製造方法と比較して低コスト及び短期で 多層セラミック基板を製作することができる。また、隣 り合う層で貫通穴が重なり合わないように設けることに

することができるため、各層の回路パターンを実施の形態1より自由度の高い回路パターンで形成することができる。

【0018】実施の形態3. 図12~図17は、この発 明の実施の形態3を説明するための図である。以下、製 作工程を説明する。まず初めに、図12に示すように等 間隔の格子状に貫通穴がパンチングできる工具42及 び、図13に示すようにパンチング工具42でグリーン シート上に設けられた貫通穴が充填できるスクリーン4 3を用意する。次に、図14(a)(b)に示すように パンチング工具42を用いて、図56~58に示したグ リーンシート穴あけ法の原理等により貫通穴の穴あけ及 び積層位置決め用の積層穴の穴あけを行い、基板製作に 必要な積層分のグリーンシート44に各層共通の貫通穴 ・積層穴をあけたグリーンシート45を製作する。上記 で製作されたグリーンシート45を図14(c)(d) に示すように貫通穴充填用スクリーン43を用いて、図 59~61に示したスクリーン印刷法の原理等により、 貫通穴の充填を行い、貫通穴を充填したグリーンシート 46を製作する。さらに上記で製作されたグリーンシー 20 ト46を図15(e)(f)に示すように、各層の回路 パターンを形成するためのスクリーン47a~47eを 用いて、図59~61に示したスクリーン印刷法の原理 等により、各層ごとに所望の回路パターンを印刷し、回 路パターンを印刷したグリーンシート48d~48eを 製作する。3層目用と5層目用のグリーンシート48c は共通信号層用の回路パターン (実施の形態を説明する ために、本項目では、3層目と5層目に共通信号層用の 回路パターン(3層目は電源層用、5層目はGND層 用)を形成して説明している。)が形成されており、共 30 通信号層形成用スクリーン47cで電源層用及びGND 層用のグリーンシート48cを製作している。実際の基 板製作においては、前記の共通信号層用の回路パターン は任意の層に形成されるものである。グリーンシート4 8 c に形成される回路パターン図を図16に示す。スク リーン47 cでグリーンシート46上に形成される回路 パターンは、パンチング工具42にてグリーンシート上 に設けられた貫通穴部49と一定の間隔をあけて、グリ ーンシート全面に回路パターン50が形成されている。 最後に、図17(g)(h)に示す積層工程・熱圧着工 程を経て、焼結工程を行い、多層セラミック基板を製作 する。実施の形態を説明するために、本項目では6層分 の製作工程しか説明していないが、実際の基板製作にお いては、任意の層で基板製作を行うものである。上記に 示した製作方法で基板製作を行うと、積層枚数に係ら ず、共通のパンチング工具及び貫通穴充填用スクリーン で、各層のグリーンシートの穴あけ及び穴うめを行うこ とができ、共通信号層形成用スクリーンで電源層及びG ND層の回路パターンを形成することができるため、従 来の製造方法と比較して治工具類の数量を削減できる。

治工具の削減のより、治工具類の取り替え、治工具類準 備の時間が削減し、各治工具類による条件設定時間も削 減できるため、従来の製造方法と比較して低コスト及び 短期で多層セラミック基板を製作することができる。 【0019】実施の形態4. 図18~図26は、この発 明の実施の形態4を説明するための図である。以下、製 作工程を説明する。まず初めに、図18に示すように等 間隔の格子状に貫通穴がパンチングできる工具51と、 図19に示すように前記と同様に等間隔の格子状でかつ 前記貫通穴と重なり合わないように貫通穴がパンチング できる工具52を用意する。パンチング工具51は奇数 層用のグリーンシートの穴あけに、パンチング工具52 は偶数層用のグリーンシートの穴あけに用いるものであ る。図20は、パンチング工具51及びパンチング工具 52を用いてグリーンシート53上に設けられる貫通穴 54と貫通穴55の比較を示したものである。 さらに図 21~22に示すように、パンチング工具51~52で グリーンシート上に設けられた貫通穴を充填できるスク リーン56~57も同時に用意しておく。次に、図23 (a)(b)に示すようにパンチング工具51~52を 用いて、図56~58に示したグリーンシート穴あけ法 の原理等により貫通穴の穴あけ及び積層位置決め用の積 層穴の穴あけを行い、基板製作に必要な積層分のグリー ンシート58に貫通穴・積層穴をあけたグリーンシート 59a及びグリーンシート59bを製作する。グリーン シート59 aは奇数層用のグリーンシート、グリーンシ ート59bは偶数層用のグリーンシートとして使用する ものである。上記で製作されたグリーンシート59a~ 59bを図23(c)(d)に示すように貫通穴充填用 スクリーン56~57を用いて、図59~61に示した スクリーン印刷法の原理等により、貫通穴の充填を行 い、貫通穴を充填したグリーンシート60a及びグリー ンシート60bを製作する。さらに上記で製作されたグ リーンシート60a~60bを図24(e)(f)に示 すように各層の回路パターンを形成するためのスクリー ン61a~61eを用いて、図59~61に示したスク リーン印刷法の原理等により、各層ごとに所望の回路パ ターンを印刷し、回路パターンを印刷したグリーンシー ト62a~62eを製作する。3層目用と5層目用のグ リーンシート62cは共通信号層用の回路パターン(実 施の形態を説明するために、本項目では、3層目と5層 目に共通信号層用の回路パターン(3層目は電源層用、 5層目はGND層用)を形成して説明している。)が形 成されており、共通信号層形成用スクリーン61cで電 源層用及びGND層用のグリーンシート62cを製作し ている。実際の基板製作においては、前記の共通信号層 用の回路パターンは奇数層・偶数層の任意の層に形成さ れるものである。グリーンシート62c上に形成される 回路パターン図を図25に示す。スクリーン61cでグ リーンシート62c上に形成される回路パターンは、パ 、ンチング工具51にてグリーンシート上に設けられた貫 通穴部63と一定の間隔をあけて、グリーンシート全面 に回路パターン64が形成されている。最後に図26 (g)(h)に示す積層工程・熱圧着工程を経て、焼結 工程を行い、多層セラミック基板を製作する。実施の形 態を説明するために、本項目では6層分の製作工程しか 説明していないが、実際の基板製作においては、任意の 層で基板製作を行うものである。上記に示した製作方法 で基板製作を行うと、基板積層枚数に係らず、奇数層用 グリーンシート及び偶数層用グリーンシート形成のため 10 に、2枚のパンチング工具及び2枚の貫通穴充填用スク リーンで、各層のグリーンシートの穴あけおよび穴うめ を行うことができ、共通信号層形成用スクリーンで、電 源層及びGND層の回路パターンを形成することができ るため、従来の製造方法と比較して治工具類の数量を削 減できる。治工具の削減により、治工具類の取り替え、 治工具類準備の時間が削減し、各治工具類による条件設 定時間も削減できるため、従来の製造方法と比較して低 コスト及び短期で多層セラミック基板を製作することが できる。また、隣り合う層で貫通穴が重なり合わないよ うに設けられているため、貫通穴による回路パターン配 置への影響を少なくすることができるため、各層の回路 パターンを実施の形態3より自由度の高い回路パターン で形成することができる。

1 1

【0020】実施の形態5. 図27~図38は、この発 明の実施の形態5を説明するための図である。以下、製 作工程を説明する。まず初めに、図27~29に示すよ うに部品実装面のグリーンシートに貫通穴をパンチング する工具65と、部品実装面直下のグリーンシートに貫 通穴をパンチングする工具66と、グリーンシート上に 30 等間隔の格子状に貫通穴がパンチングできる工具67 と、図30~32に示すようにパンチング工具65~6 7でグリーンシート上に設けられた貫通穴が充填できる スクリーン68~70を用意する。パンチング工具65 ~67には、所望の貫通穴が設定(自由設定)してあ り、スクリーン68~70は前記貫通穴を充填できるス クリーンである。 図33~34に、パンチング工具65 ~66を用いてグリーンシート71及びグリーンシート 73上に設けられた貫通穴72及び貫通穴74を示した ものである。貫通穴72及び貫通穴74は、グリーンシ ート71及びグリーンシート73上に任意に設けられて いるものである。本請求5を説明するために、図33~ 34に示した位置に貫通穴が設定されているが、実際の 基板製作においては必要に応じて適切な位置に設定され るものである。また、パンチング工具67は3層目以降 共通の貫通穴をパンチングできるよう等間隔の格子上に ピンを設定しているスクリーンであり、スクリーン70 はパンチング工具67でグリーンシート上に設けられた 貫通穴が充填できるスクリーンである。次に、図35

用いて、図56~58に示したグリーンシート穴あけ法 の原理等により貫通穴の穴あけ及び積層位置決め用の積 層穴の穴あけを行い、基板製作に必要な積層分のグリー ンシートフラに貫通穴・積層穴をあけたグリーンシート 76a~76cを製作する。グリーンシート76aは部 品実装面用のグリーンシート、グリーンシート76 bは 部品実装面直下用のグリーンシート、グリーンシート7 6 cは3層目~n層目用のグリーンシートとして使用す るものである。次に、上記で製作されたグリーンシート 76a~76cを図36(c)(d)に示すように貫通 穴充填用スクリーン68~70を用いて、図59~61 に示したスクリーン印刷法の原理などにより、貫通穴の 充填を行い、貫通穴を充填したグリーンシート77a~ 77cを製作する。 さらに上記で製作されたグリーンシ ート77a~77cを図37(e)(f)に示すように 各層の回路パターンを形成するためのスクリーン78 a ~78fを用いて、図59~61に示したスクリーン印 刷法の原理などにより、各層ごとに所望の回路パターン を印刷し、回路パターンを印刷したグリーンシート79 a~79fを製作する。最後に、図38(g)(h)に 示す積層工程・熱圧着工程を経て、焼結を行い、多層セ ラミック基板を製作する。実施の形態を説明するため に、本項目では6層分の製作工程しか説明していない が、実際の基板製作においては、任意の層で基板製作を 行うものである。上記に示した製造方法で基板製作を行 うと、積層枚数に係らず、3層目以降のグリーンシート 形成用の共通のパンチング工具及び貫通穴充填用スクリ ーンで3層目以降のグリーンシートの穴あけ及び穴うめ を行うことができ、従来の製造方法と比較して治工具類 の数量が削減できる。治工具の削減により、治工具類の 取り替え、治工具類準備の時間を削減し、各治工具類に よる条件設定時間も削減できるため、従来の製造方法と 比較して低コスト及び短期で多層セラミック基板を製作 することができる。また、部品実装面及び部品実装面直 下の貫通穴を自由設定にすることにより、貫通穴による 回路パターン配置への影響を少なくすることができるた め、各層の回路パターンを実施の形態1~4より自由度 の高い回路パターンで形成することができる。

73上に設けられた貫通穴72及び貫通穴74を示したものである。貫通穴72及び貫通穴74は、グリーンシート71及びグリーンシート73上に任意に設けられているものである。本請求5を説明するために、図33~34に示した位置に貫通穴が設定されているが、実際の基板製作においては必要に応じて適切な位置に設定されるものである。また、パンチング工具67は3層目以降は通の貫通穴をパンチングできるよう等間隔の格子上にといるスクリーンであり、スクリーン70はパンチング工具67でグリーンシート上に設けられた電通穴が充填できるスクリーンである。次に、図35(a)(b)に示すようにパンチング工具65~67を5060である。質通穴をパンチング工具80~81には所望の貫通穴が充填できるスクリーンである。次に、図35(a)(b)に示すようにパンチング工具65~67を5060である。質面にいるスクリーンである。次に、図35の自由設定)が設定してあり、パンチング工具82は2によりに示すようにパンチング工具85~67を5060である。質面にいるスクリーンである。次に、図35の自由設定)が設定してあり、パンチング工具82は3個目以降奇数層用のグリーンシートの穴あけに、パン

チング工具83は偶数層用のグリーンシートの穴あけに 用いられるものである。 図43~44に、パンチングエ 具80~81を用いてグリーンシート84及びグリーン シート86上に設けられた貫通穴85及び貫通穴87を 示したものである。貫通穴85及び貫通穴87は、グリ ーンシート84及びグリーンシート86上に任意に設け られているものである。本請求6を説明するために、図 43~44に示した位置に貫通穴が設定されているが、 実際の基板製作においては必要に応じて適切な位置に設 定されるものである。図45は、パンチング工具82と 10 パンチング工具83を用いてグリーンシート88上に設 けられた貫通穴89と貫通穴90の比較を示したもので ある。 さらに、 図46~49に示すように、 パンチング 工具80~83でグリーンシート上に設けられた貫通穴 を充填できるスクリーン91~94も同時に用意してお く。次に、図50(a)(b)に示すようにパンチング 工具80~83を用いて、図56~58に示したグリー ンシート穴あけ法の原理等により貫通穴の穴あけ及び積 層位置決め用の積層穴の穴あけを行い、基板製作に必要 な積層分のグリーンシート95に貫通穴・積層分をあけ 20 たグリーンシート96a~96dを製作する。グリーン シート96 aは部品実装面用のグリーンシート、グリー ンシート96 bは部品実装面直下用のグリーンシート、 グリーンシート96 cは3層目以降奇数層用のグリーン シート、グリーンシート96 dは4層目以降偶数層用の グリーンシートとして使用するものである。次に、上記 で製作されたグリーンシート96a~96dを図51 (c)(d)に示すように貫通穴充填用スクリーン91 ~94を用いて、図59~61 に示したスクリーン印刷 法の原理などにより、貫通穴の充填を行い、貫通穴が充 30 填されたグリーンシート97a~97dを製作する。さ らに上記で製作されたグリーンシート97a~97dを 図52(e)(f)に示すように各層の回路パターンを 形成するためのスクリーン98a~98fを用いて、図 59~61に示したスクリーン印刷法の原理などによ り、各層ごとに所望の回路パターンを印刷し、回路パタ ーンを印刷したグリーンシート99a~99fを製作す る。最後に、図53(g)(h)に示す積層工程・熱圧 着工程を経て、焼結を行い、多層セラミック基板を製作 する。実施の形態を説明するために、本項目では6層分 40 の製作工程しか説明していないが、実際の基板製作にお いては、任意の層で基板製作を行うものである。上記に 示した製造方法で基板製作を行うと、3層目以降の奇数 層用のグリーンシート及び偶数層用グリーンシート形成 のために、2枚のパンチング工具及び2枚の貫通穴充填 用のスクリーンで3層目以降のグリーンシートの穴あけ および穴うめを行うことができ、従来の製造方法と比較 して治工具類の数量を削減できる。治工具の削減によ り、治工具類の取り替え、治工具類準備の時間が削減

し、各治工具類による条件設定時間も削減できるため、

従来の製造方法と比較して低コスト及び短期で多層セラミック基板を製作することができる。また、部品実装面及び部品実装面直下の貫通穴を自由設定し、前記以外の層のグリーンシートは隣り合う層で貫通穴が隣り合わないように設けてあるため、貫通穴による回路パターン配置への影響を少なくすることができるため、各層の回路パターンを実施の形態1~5より自由度の高い回路パターンで形成することができる。

[0022]

① 【発明の効果】第1の発明によれば、積層枚数に係わらず、共通のパンチング工具及び貫通穴充填用スクリーンで各層のグリーンシートの穴あけ及び穴うめを行っているため、従来の製造方法と比較して治工具類の数量が削減され、かつ、治工具類の取り替え、治工具類準備の時間も削減され、さらに各治工具類による条件設定の時間も削減できるため、低コスト及び短期で多層セラミック基板を製作することができる。

【0023】また、第2の発明によれば、積層枚数に係わらず、奇数層グリーンシート及び偶数層グリーンシート形成のために、2枚のパンチング工具及び2枚の貫通穴充填用スクリーンで奇数層用及び偶数層用のグリーンシートの穴あけ及び穴うめを行っているため、従来の製造方法と比較して治工具類の数量が削減され、かつ、治工具類の取り替え、治工具類準備の時間も削減され、さらに各治工具類による条件設定時間も削減されるため、低コスト及び短期で多層セラミック基板を製作することができる。また、隣り合う層で貫通穴が重なり合わないように設けることにより、貫通穴による回路パターン配置への影響を少なくすることができるため、各層の回路パターンを実施の形態1より自由度の高い回路パターンで形成することができる。

【0024】また、第3の発明によれば、積層枚数に係わらず、共通のパンチング工具及び貫通穴充填用スクリーンで各層のグリーンシートの穴あけ及び穴うめを行い、共通信号層形成用スクリーンで電源層及びGND層の回路パターンを形成しているため、従来の製造方法と比較して治工具類の数量が削減され、かつ、治工具類の取り替え、治工具類準備の時間も削減され、さらに各治工具類による条件設定時間も削減されるため、低コスト及び短期で多層セラミック基板を製作することができる。

【0025】また、第4の発明によれば、積層枚数に係わらず、奇数層グリーンシート及び偶数層グリーンシート形成のために、奇数層用グリーンシート及び偶数層用グリーンシート形成のために、2枚のパンチング工具及び2枚の貫通穴充填用スクリーンで奇数層用及び偶数層用のグリーンシートの穴あけ及び穴うめを行い、共通信号層形成用スクリーンで電源層及びGND層の回路パターンを形成しているため、従来の製造方法と比較して治50工具類の数量が削減され、かつ、治工具類の取り替え、

治工具類準備の時間も削減され、さらに各治工具類による条件設定時間も削減されるため、低コスト及び短期で多層セラミック基板を製作することができる。また、隣り合う層で貫通穴が重なり合わないように設けられているため、貫通穴による回路パターン配置への影響を少なくすることができるため、各層の回路パターンを実施の形態3より自由度の高い回路パターンで形成することができる。

【図11】 おらず、3層目以降のグリーンシート形成用の共通パン 10 図である。 チング工具及び貫通穴充填用スクリーンで、3層目以降 のグリーンシートの穴あけ及び穴うめを行っているため、従来の製造方法と比較して治工具類の数量が削減され、かつ、治工具類の取り替え、治工具類準備の時間も削減され、さらに、各治工具類による条件設定時間も削減されるため、低コスト及び短期で多層セラミック基板を製作することができる。また、部品実装面及び部品実装面直下の貫通穴を自由設定にすることにより、貫通穴による回路パターン配置への影響を少なくすることができる。 【図16】 20である。自由度の高い回路パターンで形成することができる。 【図17】

【0027】また、第6の発明によれば、積層枚数に係 わらず、3層目以降の奇数層用のグリーンシート及び偶 数層用のグリーンシート形成のために、2枚のパンチン グ工具及び2枚の貫通穴充填用のスクリーンで、3層目 以降の奇数層用及び偶数層用のグリーンシートの穴あけ 及び穴うめを行っているため、従来の製造方法と比較し て治工具類の数量が削減され、かつ、治工具類の取り替 え、治工具類準備の時間も削減され、さらに、各治工具 類による条件設定時間も削減されるため、低コスト及び 30 短期で多層セラミック基板を製作することができる。ま た、部品実装面及び部品実装面直下の貫通穴を自由設定 し、前記以外の層のグリーンシートは、隣り合う層で貫 通穴が隣り合わないように設けてあるため、貫通穴によ る回路パターン配置への影響を少なくすることができる ため、各層の回路パターンを実施の形態1~5より自由 度の高い回路パターンで形成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1の製作工程を示す図である。

【図2】 この発明の実施の形態1の製作工程を示す図である。

【図3】 この発明の実施の形態1の製作工程を示す図である。

【図4】 この発明の実施の形態1の製作工程を示す図である。

【図5】 この発明の実施の形態2の製作工程を示す図である。

【図6】 この発明の実施の形態2の製作工程を示す図である。

16 【図7】 この発明の実施の形態2の製作工程を示す図 である。

【図8】 この発明の実施の形態2の製作工程を示す図である。

【図9】 この発明の実施の形態2の製作工程を示す図である。

【図10】 この発明の実施の形態2の製作工程を示す 図である。

【図11】 この発明の実施の形態2の製作工程を示す

図である。 【図12】 この発明の実施の形態3の製作工程を示す

図である。 【図13】 この発明の実施の形態3の製作工程を示す

図である。 【図14】 この発明の実施の形態3の製作工程を示す 図である。

【図15】 この発明の実施の形態3の製作工程を示す 図である。

【図16】 この発明の実施の形態3の製作工程を示す

0 図である。 【図17】 この発明の実施の形態3の製作工程を示す。

図である。

【図18】 この発明の実施の形態4の製作工程を示す 図である。

【図19】 この発明の実施の形態4の製作工程を示す 図である。

【図20】 この発明の実施の形態4の製作工程を示す

図である。 【図21】 この発明の実施の形態4の製作工程を示す

図である。

【図22】 この発明の実施の形態4の製作工程を示す図である。

【図23】 この発明の実施の形態4の製作工程を示す図である。

【図24】 この発明の実施の形態4の製作工程を示す

図である。 【図25】 この発明の実施の形態4の製作工程を示す

【図26】 この発明の実施の形態4の製作工程を示す

40 図である。 【図27】 この発明の実施の形態5の製作工程を示す

図である。 【図28】 この発明の実施の形態5の製作工程を示す

図である。

【図29】 この発明の実施の形態5の製作工程を示す図である。

【図30】 この発明の実施の形態5の製作工程を示す 図である。

【図31】 この発明の実施の形態5の製作工程を示す

50 図である。

図である.

【符号の説明】

特開平9-260846 18 【図57】 グリーンシート穴あけ法の原理を示す図で ある。 【図58】 グリーンシート穴あけ法の原理を示す図で ある。 【図59】 スクリーン印刷法の原理を示す図である。 【図60】 スクリーン印刷法の原理を示す図である。 【図61】 スクリーン印刷法の原理を示す図である。 【図62】 従来の多層セラミック基板の製作工程を示 す図である。 【図63】 従来の多層セラミック基板の製作工程を示 す図である。 【図64】 従来の多層セラミック基板の製作工程を示 す図である。 【図65】 従来の多層セラミック基板の製作工程を示 す図である。 【図66】 従来の多層セラミック基板の製作工程を示 す図である。

1 グリーンシート、2 多層セラミック基板、3 回 路パターン、4 回路パターン、5 回路パターン、6 回路パターン、7 貫通穴、8 パンチング工具、9 ピン、10 グリーンシート、11 貫通穴、12 積層穴、13スクリーン、14 スキージ、15 ペー スト、16 グリーンシート、17パンチング工具、1 8 グリーンシート、19 スクリーン、20 グリー ンシート、21 スクリーン、22 グリーンシート、 23 パンチング工具、24スクリーン、25 グリー ンシート、26 グリーンシート、27 グリーンシー ト、28 スクリーン、29 グリーンシート、30 30 パンチング工具、31 パンチング工具、32 グリー ンシート、33 貫通穴、34 貫通穴、35 スクリ ーン、36 スクリーン、37 グリーンシート、38 グリーンシート、39 グリーンシート、40 スク リーン、41 グリーンシート、42パンチング工具、 43 スクリーン、44 グリーンシート、45 グリ ーンシート、46 グリーンシート、47 スクリー ン、48 グリーンシート、49 貫通穴、50 回路 パターン、51 パンチング工具、52 パンチング工 具、53 グリーンシート、54 貫通穴、55 貫通 40 穴、56 スクリーン、57 スクリーン、58 グリ ーンシート、59 グリーンシート、60 グリーンシ ート、61 スクリーン、62 グリーンシート、63 貫通穴、64回路パターン、65 パンチング工具、

66 パンチング工具、67 パンチング工具、68

スクリーン、69 スクリーン、70 スクリーン、7

1 グリーンシート、72 貫通穴、73 グリーンシ

ート、74 貫通穴、75 グリーンシート、76 グ

リーンシート、77 グリーンシート、78 スクリー

ン、79 グリーンシート、80 パンチング工具、8

50 1 パンチング工具、82パンチング工具、83 パン

【図32】 この発明の実施の形態5の製作工程を示す 図である。 【図33】 この発明の実施の形態5の製作工程を示す 図である。 【図34】 この発明の実施の形態5の製作工程を示す 図である。 【図35】 この発明の実施の形態5の製作工程を示す 図である。 【図36】 この発明の実施の形態5の製作工程を示す 図である。 この発明の実施の形態5の製作工程を示す 【図37】 図である。 【図38】 この発明の実施の形態5の製作工程を示す 図である。 【図39】 この発明の実施の形態6の製作工程を示す 図である。 【図40】 この発明の実施の形態6の製作工程を示す 図である。 【図41】 この発明の実施の形態6の製作工程を示す 図である。 【図42】 この発明の実施の形態6の製作工程を示す 図である。 【図43】 この発明の実施の形態6の製作工程を示す 図である。 【図44】 この発明の実施の形態6の製作工程を示す 図である。 【図45】 この発明の実施の形態6の製作工程を示す 図である。 【図46】 この発明の実施の形態6の製作工程を示す 図である。 【図47】 この発明の実施の形態6の製作工程を示す 図である。 この発明の実施の形態6の製作工程を示す 【図48】 図である。 【図49】 この発明の実施の形態6の製作工程を示す 図である。 【図50】 この発明の実施の形態6の製作工程を示す 図である。 【図51】 この発明の実施の形態6の製作工程を示す 図である。 【図52】 この発明の実施の形態6の製作工程を示す 図である。 【図53】 この発明の実施の形態6の製作工程を示す

【図54】 従来の多層セラミック基板の構成図を示す

【図55】 従来の多層セラミック基板の層構成を示す

【図56】 グリーンシート穴あけ法の原理を示す図で

図である。

断面図である。

斜視図である。

ある。

チング工具、84 グリーンシート、85 貫通穴、8 6 グリーンシート、87 貫通穴、88 グリーンシ ート、89 貫通穴、90 貫通穴、91 スクリー ン、92 スクリーン、93 スクリーン、94 スク 20 リーン、95 グリーンシート、96 グリーンシート、97 グリーンシート、98 スクリーン、99 グリーンシート。

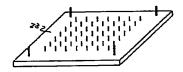
【図1】

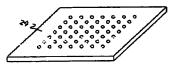
【図2】

23:希腊共通パンチング工具

24:各層共通賞通穴元項用 スクリーン

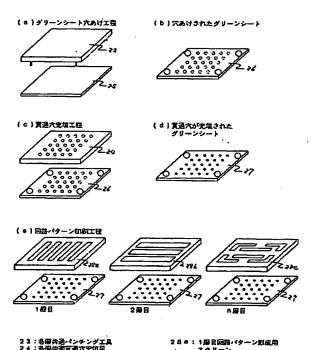
(1)回路パターンが形成されたグリ

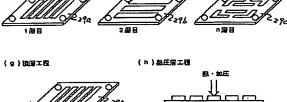


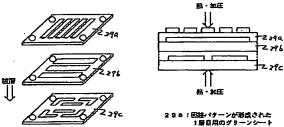


【図3】

【図4】







296:世級パナーノかの及べれた 1度目用のグラーンシート 296:回路パターンが形成された 2度日用のグラーンシート 29c:回路パターンが形成された 1度日用のグラーンシート

【図5】

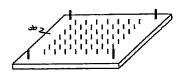
【図6】

30:奇敦層用共通パンチング工具

スクリーン
28日:2曜日回路パターン形成用
スクリーン

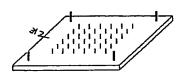
スショーン 28 c:n 層音回路・パケーン形成常 スクリーン

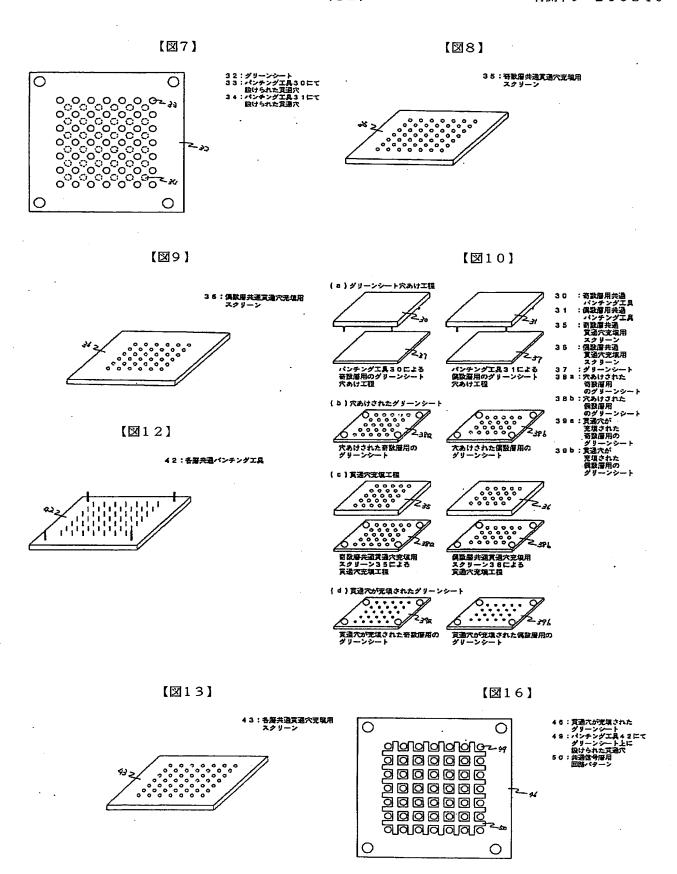
3 1:偶数層共通用パンチング工具

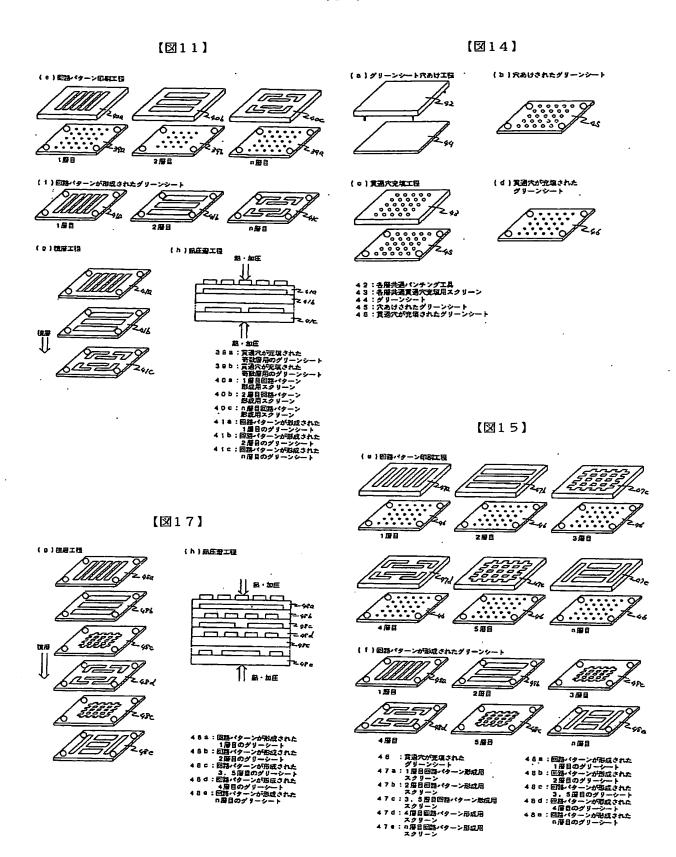


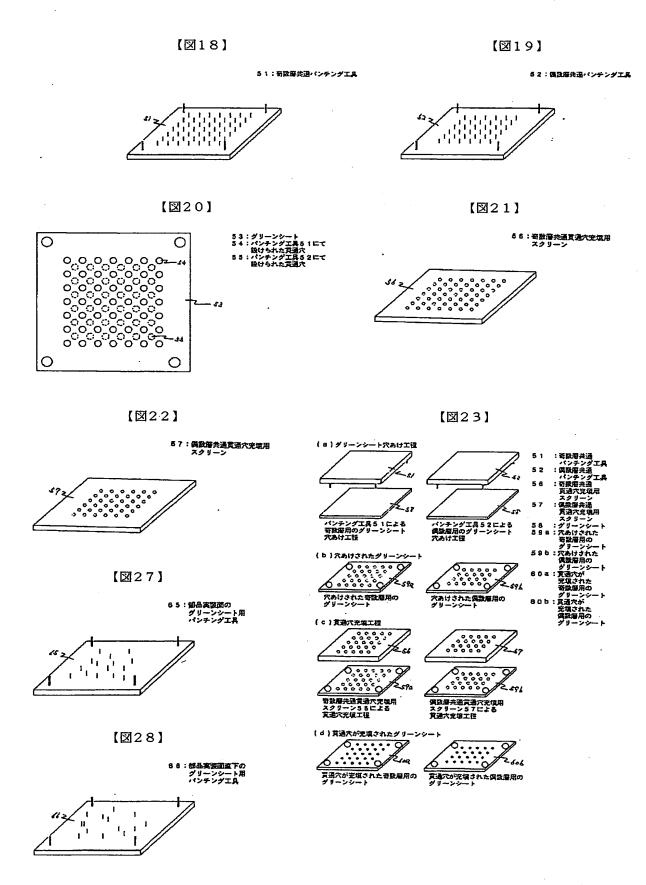
スクリーン 25:グリーンシート 26:次あけされたグリーンシート

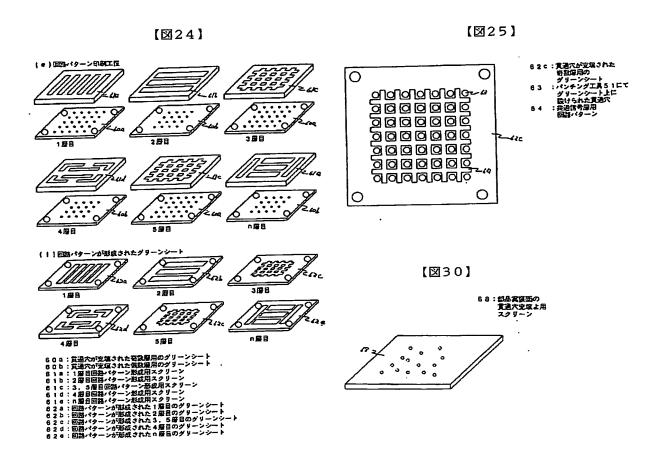
27: 黄通穴が充垣されたグリーンシート

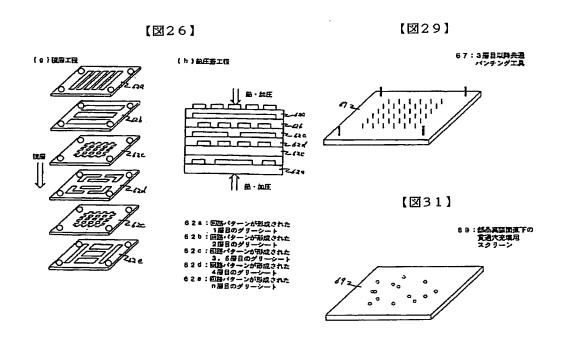










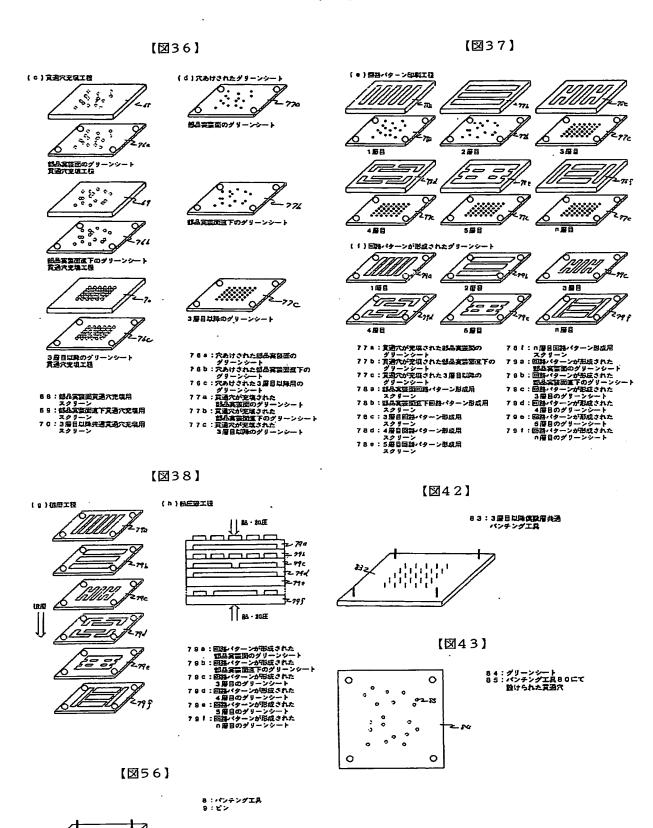


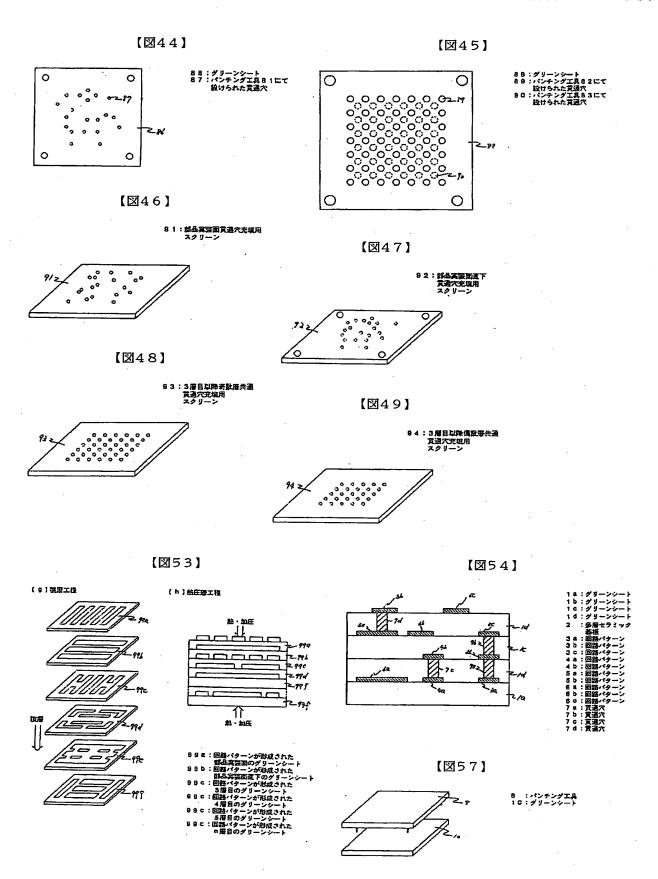
【図32】 【図33】 70:3暦目以降共通 貫通大充填用 スクリーン 7 1:グリーンシート 7 2:パンチング工具 8 5 にて 設けられた貫通穴 0 0 【図34】 【図35】 【8)グリーンシート穴あけ工程 73:グリーンシート 74:パンチング工具66にて 殺けられた貫通穴 0 0 部品英語面のグリーンシート 穴みけ工程 【図39】 都品実表面直下のグリーンシート 80:部品裏芸面の グリーンシート用 パンチング工具 野品冥遊匝直下のブリーンシート 六あけ工社 3層目以降のグリーンシート 3度目以降のグリーンシート 穴のけ工程 85:部品実施圏グリーンシート開 パンチング工具 88:部品実施団庫下グリーンシート局 パンチング工具 87:3届目以際グリーンシート局 パンチング工具 75:グリーンシート 76 &: 沢あけされた蛇品食養菌の グリーンシート 76 b: 沢あけされた部品食養園産下の グリーンシート グリーンシート グリーンシート

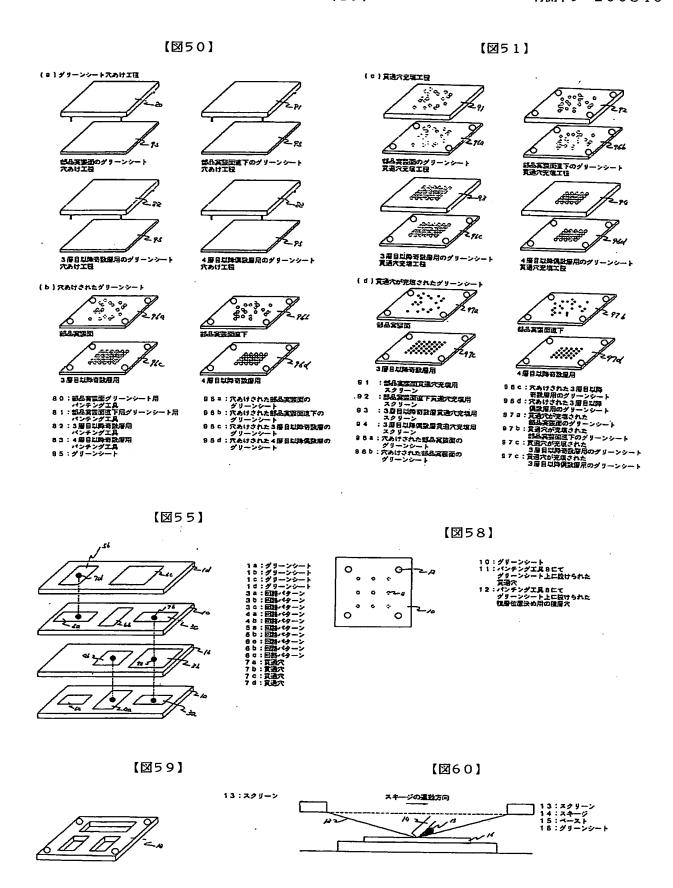
【図41】

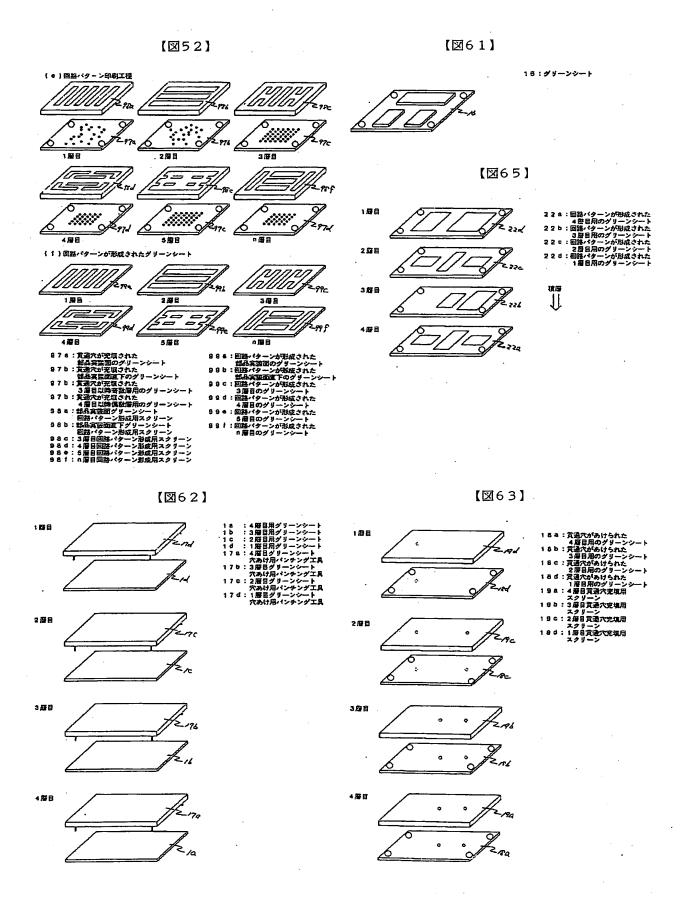
81:部品実験面面下の
グリーンシート用
パンチング工具

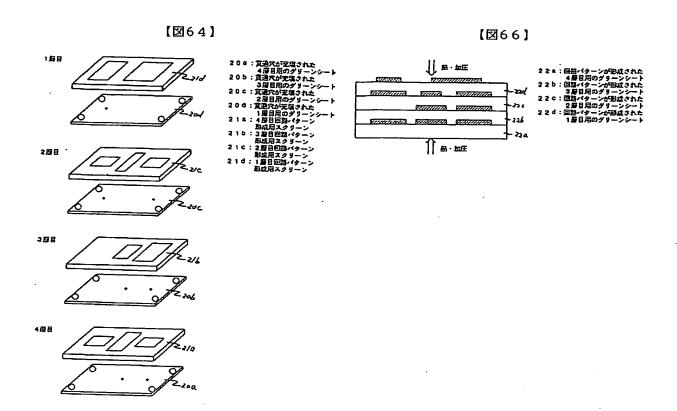
82:3層目以降奇数層共通
パンチング工具











-	47.00	443 a a a		₹ .	
* * * * *					
	사이 그 이 사람들의 취기 있었다.				
	지하는 어느를 잃었는데 그림부터				
	이 동안에 지어 됐다.				
				and the second	
100	그런 이렇게 된 경험이 되어 있다.				
	[18] 이 그리는 그렇게 되었다.			·	
4					
Ĭ.,					
					그렇게 하는 사회 이 그렇게 됐다.
Aran Distan	환경을 보았다고 하는 하는				연극의 시시 보다 이번 시간 사람들이 있다.
					지하는 경기를 가는 것이 되었다. 그 경기에 가는 경기를 받는 것이 되었다. 상태에 가는 것이 있습니다.
) .					
<i>[1]</i>					
Č.					
				usah silap kiloso	
w.					
*					
b					
A					
3					医多类性 医乳腺 作用表语形式 医管门
1					
*					
*					
G					
3					
1000					
1	되는 사람들이 들었던 일본 다				
					이 이 존속으로 모르고 되었는데요
					성으로 기대에 되어 얼마를 받는 것이다.
	된 글로 그렇게 된 보겠게요. 뭐				
[**	. [2] [1] 전 21. [1] (1) 프랑크				
					사람들이 한 시간 그는 사람이 되었다.
Bas B					
	되어 있는 하는 것 같아 가셨다.				
	동네 보고는 그리고 뭐라지 수				
***	그 연안된다고 하루 계속하다				
ľ					
1.5					
Š.					사람이 되자 되는 항상이 되었다.
*					
*					
6					
4					
8	计可能 化多层 医乳腺管				
					변화 시민 보인 보신 경우의 시간이
1					
j					